- 11 LiF, Zhang L, Metzger R M. Chem. Mater., 1998, 10:2473
- 12 Furncaux R C. Metal Finish, 1983,61:35
- 13 Yang S, Zhu H, Yu D, Jin Z, Tang S, Du Y.J.Magn.Magn. Mater.,2000,222:97
- 14 Peng Y, Qin D, Zhou R, Li H. Materials Science

and Engineering,2000,77:246

15 S. Yang, H. Zhu, D.Yu, Z.Jin, S.Du Y. J. Magn.

Mater., 2000,222:97

- 16 K. Ounadjila, R. Ferre, L. Louail, J.M. George,
 J.L. Mayrice, L.Piraux, S.Dubis,
 J.Appl.Phys.81(1997)5455.
- 17 M. Shirakl, Y. Wakui, T. Tokushima, N.Tsuya, IEEE Trans. Mag.21(1985)1465.

多孔 TiO₂纳米薄膜光电极的制备及光电化学特性研究

(1. 天津大学化工学院 天津 30072)(2. 天津理工学院光电系 天津 300191)
 姚素薇 - 赵转清 - 张卫国 - 周亦龙 - 龚正烈 2

引言

近年来,随着全球环境污染的进一步加剧,人 们对清洁、无毒、可重复使用的能源一氢气的制备、 储存及应用的研究日益重视。其中,利用太阳能光 解水或光助电解水为最理想的制氢途径。1972 年^[1], Fujishima 和 Honda 发现光照下 TiO₂ 光电极可分解





Fig.1 I_{ph} ~time curves of TiO₂ photoelectrode (Sintering temperature a. 450°C; b.650°C; c.650°C)

水制氢气。此后,TiO,成为进行光化学转换及光催 化降解有机物的重要的半导体材料。近年来,纳米 半导体材料的研究日新月异,在光催化、光电转换、 光化学转换方面表现出诱人的应用前景。通常制备 TiO,的工艺有离子溅射法^[21]、热氧化法^[31]、电化学



(Sintering temperature a. 450°C; b.550°C; c.650°C)

导电的金属镍基上制备多孔 TiO,纳米薄膜,研究烧 结温度、膜的厚度对电极的光电压、光电流的影响, 比较不同工艺条件下电极的光电响应,确定制备多 孔 TiO,纳米薄膜镍电极的工艺参数,为制备光电化 学(PEC)太阳能电池的电极材料提供一种新的途径。

• 181 •

1 实验

1.1 多孔 TiO2 纳米薄膜修饰的镍电极和制备

实验以钛酸丁酯 Ti (OC₄H₉)₄ (CP 纯) 为原 料,按 Ti(OC₄H₉)₄:EtOH:H₂O:乙酰丙酮 ≈ 1:100:3:24(mol 比)比例,准确量取钛酸丁酯加入乙 酰丙酮中,加入乙醇和水,再加入 PEG(分子量 电极为参比电极,电解质为 1mol/LNaOH 溶液。光 源为 500W 碘钨灯,受光面积为 2cm²。

1.3 多孔 TiO₂ 纳米薄膜修饰的镍电极表面形貌的测试

用 CSPM-930 多功能扫描探针显微镜(STM)观 察电极表面形貌。









1000)0.6g1100ml 不断搅拌透明稳定的 TiO₂ 溶胶液。 金属镍片经除油、水洗后拉膜、拉膜机(BQD1-005 Π步进电机 驱动电源 控制)的提拉速度为 5-6cm/min,湿膜在 250W 红外线灯照射下 70℃干燥 10~15min,再进行下一次拉膜。将拉膜的电极放入 程序控温炉中进行烧结,保温 lh 后,自然冷却至室 温,即制得不同厚度的 TiO₂纳米薄膜修饰的镍电极。 1.2 **多孔** TiO₂纳米薄膜修饰的镍电极光电性能测试

用 DT930F⁺数字电压表测 PEC 太阳能电池的短路光电流、开路光电压随时间的变化。以饱和甘汞 •182 •



Fig.5 V_{ph}~time curves of TiO₂ photoelectrode (Thickness:a.5 layers;b.10 layers;c.15 layers)

2 结果与讨论

将相同厚度的多孔 TiO₂ 纳米薄膜,分别在 450 ℃、550℃、650℃下烧结 Ih,测试电极在室温、 Imo1/LNaOH 溶液中的光电流-时间、光电压-时间曲 线,结果如图 1(a、b、c)如图 2(a、b、c)所示。

由图可知,随着温度增加,多孔 TiO₂ 纳米薄膜 修饰的镍电极的光电流、光电压响应增大。650℃烧 lh 制备的电极光电响应最强。文献^[9]报道,光催化 活性与 TiO₂结晶形态有关。锐钛矿型 TiO₂的光催化 活性比金红石型 TiO₂高^[10]。含 30%金红石和 70% 锐钛型 TiO₂较钝锐钛型 TiO₂的光催化活性高。这种 晶型变化可通过控制不同热处理温度和时间来实现 ^[11,12]。图 3 中 a、b、c 分别为 450℃、550℃、650 ℃烧结 lh 制备的 TiO₂薄膜修饰的镍电极的 STM 表 面形貌图,由图可知,不同烧结温度下的 TiO₂ 膜的 颗粒尺寸相差并不大,均为 20-80nm,随着温度升 高,TiO₂纳米薄膜表面孔的数量增多,孔径增大。650 ℃烧结的 TiO₂薄膜为多孔状,孔的大小约 100~ 300nm。与 450℃、550℃烧结温度下制备的 TiO₂薄 膜相比,650℃烧结 lh 的多孔 TiO₂纳米薄膜的孔隙 率最高,比表面积最大,因此,其短路光电流、开 路光电压响应也最大。

由于半导体膜厚对光生电子的扩散产生影响 ^[13]。因此研究了同一温度下(550℃)拉膜 5 层、10 层、15 层的多孔 Tio₂ 纳米薄膜修饰的镍电极的光电 流-时间、光电压曲线。如图 4(a、b、c)和图 5(a、b、 c)所示。由图可以看出,膜厚增加,短路光电流、开 路光电压响应增大,即拉膜 15 层时的光电流、光电 压响应最大。多孔纳米薄膜半导体电极具有着大的 内部表面积,是由多孔结构中微粒的内部连接而成 的。如前所述,拉膜5层、10层、15层的Tio₂纳米 薄膜透光率值接近,但随着膜厚增加,电极的光电 流、光电压响应明显增大。

这可能是因为多孔纳米膜中 Tio,颗粒数随着厚度的 增加而增多,与电解液的实际面积接触面积增大, 因而引起短路光电流、开路光电压响应增大。

3 结论

(1) 溶胶-凝胶浸渍法可用于制备 PEC 太阳能 电池的半导体电极-多孔 Tio, 纳米薄膜修饰的镍电 极。电极的光电流、光电压响应随烧结温度增加而 增加, 650℃下烧结 lh 制备的多孔 Tio, 纳米薄膜修 饰的镍电极的短路光电流、开路光电压响应最大。

(2) 多孔 Tio₂ 纳米薄膜的光电流、光电压响应 随膜厚增加而增大。这是因为膜厚增加, Tio₂ 纳米颗 粒增多,电极与电解液的实际接触面积增大,有利 于光电转换。

参考文献略

电沉积 Ni-W 纳米梯度镀层及其热应变特性的研究

(天津大学化工学院,300072)王宏智 姚素薇

摘 要 首次采用控温法制备 Ni-W 纳米结构梯度镀层。SEM 能谱测试及 X-射线衍射测试 表明, 沿镀层生长方向, 钨含量逐渐增加, 晶粒尺寸由 10.89nm 递减到 1.54nm, 晶格畸变度逐 渐增大, 镀层由钠米晶逐步过渡到非晶结构。结构呈连续梯度分布。热应变特性研究表明, 沿镀 层厚度方向, 热应变变化平缓, 有效地缓解了界面处材料热失配, 从而缓和材料的热应力。 关键词 电沉积, Ni-W 合金, 纳米梯度

功能梯度材料(Functionally Gradient Material, 简称 FGM)是一种设计思想与均质材料截然不同的 新型材料。其特点是构成材料的组成、结构沿厚度 方向连续变化,材料特性也随之连续改变,因而在 核能、光学、电子、生物医学乃至日常生活领域具 有广泛的应用^[1, 2]。目前 FGM 制备方法主要有相分 布技术(PVD 和 CVD)、粒子排列、等离子喷镀和 自蔓延高温合成(SHS)技术等^[3]。这些方法存在高 温、高真空及设备昂贵等问题,如何对这些方法进行改进及开发新的制备方法,对于制备大规模的 FGM 是至关重要的⁽⁴⁾。

电沉积 Ni-W 非晶态合金具有优良特性,如硬度 高,机械性能好,和高耐蚀性能等^[5,6]。因此,本文 通过改变电沉积条件使 Ni-W 合金结构呈梯度分布, 如合金的晶粒尺寸逐渐减小;钨含量逐渐增多,组 成和结构均呈梯度变化。镀层兼具纳米材料与梯度 - 183 •